

五月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)

節次	時間	一	二	三	四	五
上午	09 : 30   12 : 30	Oxford ICP-RIE(卓越) (最少 2 人 · 上限 3 人) 5/6 訓練 5/27 檢定	9:30-10:30 橢偏儀(卓越) 5/7 訓練 5/14 檢定	PECVD(卓越) 5/8[練習] 5/22[練習]	Karl Suss Aligner MA6(卓越) (含 Spin Coater) 5/9 訓練 5/16 檢定	11:00-12:00 SEM+EDS (卓越) 5/17[練習] 5/24[練習]
		雷射共軛聚焦顯微鏡 (卓越) 5/6 訓練 5/13 檢定	10:30-11:30 RTA(卓越) 5/7 訓練 5/14 檢定		E-Gun 氧化物及金屬 (卓越) 5/23 訓練 5/30 檢定	
		Samco ICP(卓越) 5/20[練習]	Karl Suss Aligner MA8 (卓越) (含 Spin Coater) 5/21 訓練 5/28 檢定			
下午	14 : 00   17 : 00	PECVD(卓越) (最少 3 人 · 上限 5 人) 5/6 訓練 5/27 檢定	13 : 00-17 : 00 5/7 實驗室一般訓練 (應力 231 室) (上限 20 人)	5/8 卓越大樓 安全訓練	SEM+EDS (卓越) 5/9 訓練 5/30 檢定	14:00-15:00 O2 Descum_ Photoresist (卓越) 5/10 訓練 5/17 檢定
		Samco ICP(卓越) (最少 2 人 · 上限 3 人) 5/6 訓練 5/27 檢定	14:00-16:00 PECVD(卓越) 5/14 [練習] 5/21 [練習]	SEM+EDS (卓越) 5/15[練習] 5/22[練習]	Sputter(卓越) 5/9 訓練 5/16 檢定	15:00-17:00 Samco ICP(卓越) 5/10[練習] 5/17[練習] 5/24[練習]
		14:00-16:00 PECVD(卓越) 5/13 [練習] 5/20[練習]	16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) 5/14[練習] 5/21[練習]	17:00-18:00 Samco ICP(卓越) 5/15[練習] 5/22[練習]	14:00-16:00 PECVD(卓越) 5/23 [練習]	
		16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) 5/13[練習] 5/20[練習]	SEM+EDS (卓越) 5/28[練習]		16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) 5/23[練習]	